

日本学術振興会  
プロセスシステム工学第143委員会  
第145回委員会議事録

1. 日時：平成15年12月12日（金）13：00～13：15
2. 場所：京都大学 桂キャンパス 桂インテックセンター会議室  
（京都市西京区京都大学桂）
3. 出席者：40名（順不同）  
委員長：小野木克明（名古屋大学）  
委員：高松武一郎（京都大学）、西谷紘一（奈良先端大）、大杉 健（ジャパンエナジー）、川村継夫（オメガシミュレーション）、小西信彰（横河電機）、重政 隆（東芝）、鈴木 剛（東洋エンジニアリング）、高田晴夫（三菱化学）、黒田千秋（東京工業大学）、長谷部伸治（京都大学）、柘植義文（九州大学）、平尾雅彦（東京大学）、大嶋正裕（京都大学）、山下善之（東北大学）、橋爪進（名古屋大学）、佐渡友秀夫（製品評価技術基盤機構）、仁井田和雄（千葉工業大学）、伊藤利昭（名古屋工業大学）、富田重幸（宮崎大学）、栗本英和（名古屋大学）、瀧野哲郎（東京工業大学）、青山 敦（東京工業大学）、武田和宏（九州大学）、矢野智之（名古屋大学）、加納 学（京都大学）、野田 賢（京都大学）、濱口孝司（名古屋工業大学）、松本秀行（東京工業大学）、江口 有（代理：田中孝幸、協和発酵工業）、薄 豊文（ジャパンエナジー）、滝波明敏（代理：蒲原弘和、昭和電工）、垣花克彦（代理：大久保尚人、住友化学工業）、轡 義則（代理：高元保、住友化学工業）、濱村光利（代理：鈴木剛司、東洋エンジニアリング）、小崎恭寿男（日揮）、藤井孝義（日揮）、春成 孝（日産化学工業）、西野由高（日立製作所）、一津屋茂（三井化学）

4. 委員会

- 1) 今後の研究会の案内があった。  
第5回研究会 平成15年2月6日（金） 東京（弘済会館）  
テーマ：プロセスシステムの安全管理  
（懇親会を含む）  
平成16年度  
第1回研究会 平成16年5月23日（金）、24日（土）\*） 浜松（アクトシティ浜松コンgresセンター）  
テーマ：SCM  
\*） 研究会では5月21,22日でご案内しましたが、会場の都合により5月14,15日に変更させていただきました。ご注意ください。

配布資料：

#1: 平成15年度第3回研究会のアンケート結果